This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

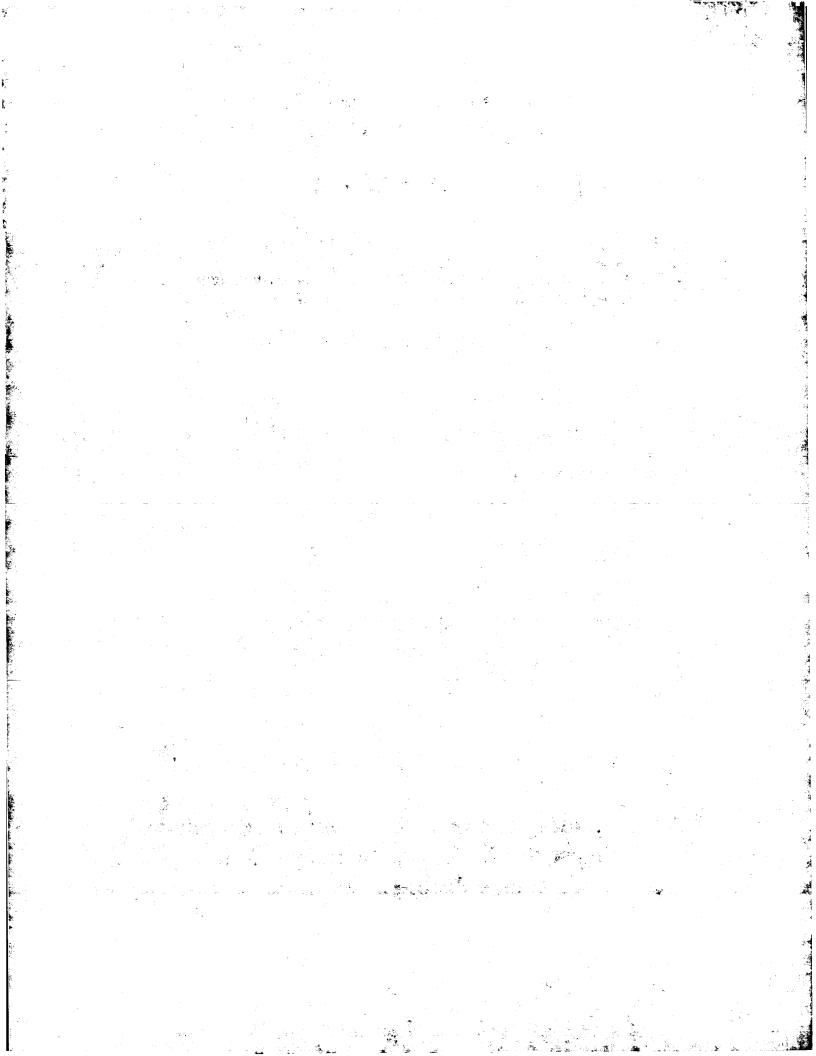
Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

01-279538

FOR TP# 263098

(43) Date of publication of application: 09.11.1989

(51)Int.CI.

H01J H01J 37/06

(21)Application number : **63-107565**

(71)Applicant: CANON INC

(22) Date of filing:

02.05.1988

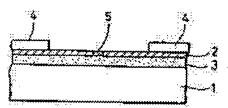
(72)Inventor: KANEKO TETSUYA

SAKANO YOSHIKAZU **NOMURA ICHIRO** TAKEDA TOSHIHIKO

(54) ELECTRON EMITTING ELEMENT

(57) Abstract:

PURPOSE: To prevent a base board from cracking and a film from exfoliation by furnishing an intermediate layer between the base board and film, and eliminating generation of strain due to internal stress of the base board at the time of heating by current supply and at driving for electron emission. CONSTITUTION: Local heat emission generated at a high resistance part 5 when current is supplied for heating and electrons are emitted, is conducted to an intermediate part 3 and dispersed there quickly. This intermediate part 3 is made of a film material containing chiefly SiO2 or SiO2 having a low coefficient of expansion and high thermal conductivity. The heat generated is conducted in a wide interface between the base board 1 and intermediate layer 3 and dispersed in the base board 1. This suppresses local heating in the base board 1, and strain therein does not become large. Because the heat emitting part of film 2 is in contact with the intermediate layer. 3, the internal stress generated is also small. This accomplishes a surface conductive electron emitting element, in which no crack will be initiated in the base board nor the film 2 be exfoliated.



The second section of the second section is

the first of the section of the easterpies are figure to the experience of

and the second s

FOR JP# 2630983

DIALOG(R) File 351: Derwent WPI (c) 2004 Thomson Derwent. All rts. reserv.

008108763 **Image available**
WPI Acc No: 1989-373874/ 198951

Surface conductive electron emitting element - provides intermediate layer made of high-heat conductive material between substrate and thin film NoAbstract Dwg 3/5

Patent Assignee: CANON KK (CANO)

Number of Countries: 001 Number of Patents: 001

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Week
JP 1279538 A 19891109 JP 88107565 A 19880502 198951 B

Priority Applications (No Type Date): JP 88107565 A 19880502 Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes JP 1279538 A 5

Title Terms: SURFACE; CONDUCTING; ELECTRON; EMIT; ELEMENT; INTERMEDIATE; LAYER; MADE; HIGH; HEAT; CONDUCTING; MATERIAL; SUBSTRATE; THIN; FILM; NOABSTRACT

Derwent Class: U11; U12; V05

International Patent Class (Additional): H01J-001/30; H01J-037/06

File Segment: EPI

Manual Codes (EPI/S-X): U11-C18B; U12-B03X; V05-F03; V05-L01; V05-M03

	보다 보다 보다 되었다. 그는 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은	ų į
		2
		4
		**
<u>.</u>		
	and the control of t The control of the control of	•
	를 가는 사람들이 되었다. 그는 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은	
P No.		
		,
e Pe		
		ì
6. 39.		
		· .
7 	그 그는 그는 그는 그는 그는 바로에, 절로 맞아 되었습니다. 그는 그는 그는 그는 그는 그는 사람들이 되는 사람들이 되는 것 같습니다. 그는 것이다.	e de la companya de
*		
ř	사는 사용하는 사용하는 사용하는 사용하는 것이 되었다. 그는 사용하는 사용하는 사용하는 사용하는 사용하는 사용하는 사용하는 사용하	*
þ.		
÷		
`	그는 그렇게 얼마나 얼마나 아니는 사람들은 그는 그들은 그는 사람들은 사람들이 되었다.	
\$. \$\frac{1}{2}		
Mer Marian		
		•
*) ***		
3 4		
4		
1		•
è.		
4.		
;#·		*, * *
		ž.
4		
蘇	병사 보고 있다. 현실 시간 전쟁 전환 기업을 보고 있는 사용을 통해 있는 것이 되고 있다. 그런 그 바람은 그는 것이 되었는 것이 되었다. 사용이 되고 있습니다. 	
	en e	
L ,		
Ý		
点		
	eta =	

DIALOG(R) File 345: Inpadoc/Fam. & Legal Stat (c) 2004 EPO. All rts. reserv.

8979387

Basic Patent (No, Kind, Date): JP 1279538 A2 19891109 <No. of Patents: 002> Patent Family:

Patent No JP 1279538 Kind Date Applic No Date Kind

A2 19891109 JP 88107565 Α 19880502 (BASIC)

JP 2630983 B2 19970716 JP 88107565 Α 19880502

Priority Data (No, Kind, Date): JP 88107565 A 19880502

PATENT FAMILY:

JAPAN (JP)

Patent (No, Kind, Date): JP 1279538 A2 19891109

ELECTRON EMITTING ELEMENT (English)

Patent Assignee: CANON KK

Author (Inventor): KANEKO TETSUYA; SAKANO YOSHIKAZU; NOMURA ICHIRO;

TAKEDA TOSHIHIKO

Priority (No, Kind, Date): JP 88107565 A Applic (No, Kind, Date): JP 88107565 A

IPC: * H01J-001/30; H01J-037/06 Derwent WPI Acc No: ; G 89-373874 JAPIO Reference No: ; 140055E000050

Language of Document: Japanese

Patent (No, Kind, Date): JP 2630983 B2 19970716

DENSHIHOSHUTSUSOSHI (English)

Priority (No, Kind, Date): JP 88107565 A 19880502 Applic (No, Kind, Date): JP 88107565 A 19880502

IPC: * H01J-001/30

Derwent WPI Acc No: * G 89-373874 JAPIO Reference No: * 140055E000050

Language of Document: Japanese

		i start.	ě
			de E
			•
,			4. E
	en de la companya de La companya de la co		3
		•	3
			1
			Ċ
•			
٠			
1.,			
, .			
			•
•			
B - 1 - 2			
Š			
, 75			N
.			
1.3			
1			
Ē.			*1
1			***
i.			
			*
and the second	antina de la composition de la composit La composition de la		4
•			J. (*9
			¥.
7.			
414		. 3	v ×
	androne e _{ste} ndistricture in the control of the co		
	and the control of t The control of the control of		
*	en e		
1			
F2			
			:
			:
4			
5			
2	그 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은		
45			
مع			
	그 그는 사람들은 얼굴에 가는 그 사람들은 그리고 있다. 그는 사람들이 사용하는 사람들이 되었다.		
\$4	သော သင်္ကာ နေတို့ ကိုလိုင်း သည် အကိုသော သည်။ သည် သည် သည် အနေသည်မြို့သည်။ သည် သည် မည်းမြို့သည်။ သည် သည် သည် သည် သည် ရေးသည်များသည် သည် သည် သည် သည် သည် သည် မြိမ်များသည်။ မြိမ်များသည် သည် သည် သည် သည် သည် သည် သည် သည် သည်		
751			
*		-	
ŝe.			
		· ·	
2 m			
*	그는 사람들이 나는 사람들이 가장 그렇게 되었다. 그는 그들은 그들은 사람들이 가장 그들은 그들은 사람들이 되었다.	*1. *	

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 特 許 公 報 (B 2)

(11)特許發号

第2630983号。

(45)発行日 平成9年(1997)7月16日

(24)登録日 平成9年(1997)4月25日

(51) Int.CL⁸

識別配号

庁内整理番号

L I

技術表示箇所

H01J 1/30

H01J 1/30

·B

前求項の数7(全 5 頁)

(21)出顧番号

特顧昭63~107585

(22)出顧日

昭和63年(1988) 5月2日

(65)公開番号

特開平1-279538

(43)公開日

平成1年(1989)11月9日

(73)特許権者 999999999

キヤノン株式会社

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

(72)発明者 金子 哲也

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 丰

ヤノン株式会社内

(72)発明者 坂野 嘉和

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キ

ヤノン株式会社内

(72)発明者 野村 一郎

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 丰

ヤノン株式会社内

(74)代理人 弁理士 豊田 善雄

審查官 田村 裔

最終買い物く

(54) 【発明の名称】 電子放出素子

.

(57)【特許請求の範囲】。

【請求項1】基板上に少なくとも薄膜と電極が設けられ、該薄膜に高抵抗部の形成された電子放出素子において、基板と薄膜との間に、前配基板材料よりも低熱膨張率で高熱伝導率の材料からなる中間層を設けたことを特徴とする電子放出案子。

【請求項2】前配中間層が、熱膨張率が5×10-7~10×107/Cの範囲内で、かつ、熱伝導率が0.003ca7/cm・s・deg以上のものであることを特徴とする請求項1項に記載の電子放出案子。

【請求項3】前記中間層が、前記商抵抗部で発生する熱を拡散させる層であることを特徴とする請求項1項に記載の電子放出案子。

【請求項4】前記中間層が、前記基板中の不純物が前記 薄膜へ混入するのを防止する層であることを特徴とする 請求項1項に記載の電子放出素子。

【請求項5】前記中間層がSiQ、又はSiQ、を主成分とする 膜からなることを特徴とする請求項175至4項のいずれ かに記載の電子放出素子。

【請求項6】前記中間層が、SiQ を主成分としたSiQ とAl,Q、ZrQ、TiQ 又はMqDとの混合材であることを特徴とする請求項1乃至4項のいずれかに記載の電子放出素子

【請求項7】前記中間層が、SiO、SiO、を主成分とした 10 SiO、とAl、O、ZrO、TiO、又はMgOとの混合材から選ばれ た多層構造であることを特徴とする請求項1乃至4項の いずれかに記載の電子放出素子。

【発明の詳細な説明】

[産業上の利用分野]

本発明は電子放出索子、特に電子放出索子の構造に関

するものである。

[従来の技術]

従来、簡単な構造で電子の放出が得られる素子として、例えば、エム アイ エリンソン (M.I.Elinson) 等によって発表された冷陰極素子が知られている。 [ラジオ エンジニアリング エレクトロン フィジィッス (Radio Eng.Electron.Phys.) 第10巻,1290~1296頁,1965年]

てれば、基板上に形成された小面積の薄膜に、膜面に 平行に電流を流すととにより、電子放出が生ずる現象を 10 利用するもので、一般には表面伝導形放出素子と呼ばれ ている。

ての表面伝導形放出素子としては、前記エリンソン等により開発されたSnO。(Sb)薄膜を用いたもの、AL薄膜によるもの [ジー・ディトマー "スイン ソリト フィルムス" (G.Dittmer: "Thin Solid Films"),9巻,317頁, (1972年)]、ITC薄膜によるもの [エム ハートウェル アント シー ジー フォンスタット "アイイー イー イー トランス" イー ディー コンファレンス (M.Hartwell and C.G.Fonstad: "IEEE Trans.ED 20 Conf.") 519頁, (1975年)]、カーボン薄膜によるもの [荒木久他: "真空",第26巻,第1号,22頁, (1983年)]などが報告されている。

てれらの表面伝導形放出素子の典型的な素子構成を第 4図の断面図及び第5図の斜視図に示す。4は電気的接 続を得る為の電極、2は電子放出材料で形成される薄 膜、1は基板である。

従来、これらの表面伝導形放出素子に於ては、電子放出を行なう前にあらかじめフォーミングと呼ばれる通電処理によって電子放出部を形成する。即ち、前記2つの 30 電極4の間に電圧を印加する事により、薄膜2に通電し、これにより発生するジュール熱で薄膜2を局所的に破壊、変形もしくは変質せしめ、電気的に高抵抗部5を得るものである。

[発明が解決しようとしている課題]

しかしながら、上記従来例では基板と薄膜が直接界面を形成して接触しており、フォーミング処理の通電や電子放出駆動の際、基板上の小面積の薄膜部へ局所的な発熱が生じ、基板内応力による歪が大きく発生し、次の様な欠点があった。

- (1) 通電の際、基板が割れ、薄膜が切断されるため、 電子放出素子として機能しなくなる。
- (2) 通電の際、基板から薄膜が剥離することがあり、 電子放出素子として安定性、再現性、寿命が著しく低下 する
- (3)電子放出時における薄膜を流れる電流によっても 薄膜の高抵抗部が局所的に発熱し基板が割れ、薄膜が切 断されることもある。
- (4)(1),(2),(3)の問題点のため、加熱温 造方法としては、まず、ガラス基板等から成る基板1上 度の上限や基板材料、薄膜材料の選択の組み合わせに制 50 に低熱膨張率で高熱伝導材料から成る中間層3を堆積す

限があった。

以上の様な欠点を解決するために従来は、基板内応力 の発生を小さくするべく、熱膨張係数が小さく、かつ比 較的熱伝導率が高く、さらに、基板材としての取扱いが 良好な、絶縁性基板として、唯一石英基板を用いてい た

即ち、小面積の薄膜部や薄膜の高抵抗部での局所的な 発熱を均一に短時間で基板内へ拡散させ、かつ大きな熱 勾配が発生しても基板の熱膨張係数が小さいために発生 する応力が小さく基板内の歪を極力おさえて、基板割れ や薄膜の剥離を防止していた。このため、SnQ (Pb)薄膜 の様な高融点材料でも通電処理によるフォーミングを可 能としていた。

しかし、一般に石英基板は、通常のガラス材等の基板 に比べ非常に高価であり、また30cm 以上の大きさで表 面、面精度の良好な基板を安定して得ることは難しい材料である。

従って、大面積で安価な基板を用いて、表面伝導形電子放出素子を作製するには、基板材料の限定から前述の欠点(1),(2),(3)から生ずる欠点(4)、即ち加熱温度の上限や基板材料、薄膜材料の組み合わせに制限があり、所望の特性の表面伝導形電子放出素子を得ることができなかった。

[課題を解決するための手段]

本発明は、基板上に少なくとも薄膜と電極が設けられ、該薄膜に高抵抗部の形成された電子放出素子において、基板と薄膜との間に、前記基板材料よりも低熱膨張率で高熱伝導率の材料からなる中間層を設けたことを特徴とする電子放出素子である。

以下、本発明を第1図~第3図に基づいて詳細に説明 する。

第1図は本発明の一例を示す素子断面図である。1は 基板、2は中間層3上に形成された薄膜、4は薄膜に電 圧を印加する電板、5は通電によってフォーミング処理 された高抵抗部である。本素子を真空中で電極4より電 圧印加すると高抵抗部5付近より電子が放出される。

通電及び電子放出時における高抵抗部5で発生する局所的な発熱は、低熱膨張率で高熱伝導率の材料から成る中間層3へ伝導し、中間層3内で素早く拡散し、中間層3と基板1の広い範囲の界面で伝導し、基板1内に拡散されていく。従って、基板1自体が比較的熱伝導率が低く、また熱膨張係数が大きい材料でも、基板の局所的な加熱を押さえ、基板内の歪が大きくならない。さらに薄膜の発熱部は、中間層と接しているために発生する内部 応力も小さい。このため、基板割れや、薄膜の剥離が発生しない電子放出素子が得られる。

第2図は本発明の一例を示す案子の斜視図であり、第 3図は本発明の一例を示す案子の製造工程図である。製造方法としては、まず、ガラス基板等から成る基板1上 に低熱影張率で高熱伝導材料から成る中間層3を堆積す

る。堆積方法は、中間層材料により異なるが、液体コー ティング法や、真空堆積法、印刷法等の膜形成法によっ て堆積できる。中でも、セラミックコーティング剤を基 板上に、塗布、焼成することによって得る液体コーティ ング法が、大面積化の可能性範囲、安価である点、大量 処理の可能性、供給安定性や熱可塑性の大きな材料を制 御して形成できる点等から最も優れている (第3図0参 昭)_

次に中間層3上に、薄膜2を堆積形成する。薄膜材料 により異なるが、堆積法としては、真空堆積法、印刷 法、液体コーティング法等による。形成法としてはフォ トリソエッチング法、マスク蒸着法、印刷法等が用いち れる。本工程で第2図の素子外観図で示す薄膜2の形状 化形成する(第3図②参照)。

さらに、素子基板上に電極4をマスク蒸着法による真 空堆積等によって、第2図の電極4の形状に堆積形成す る (第3図30参照)。

なお、図中、1は0.01~20mm、Wは0.1~20mmの範囲 で十分な電子放出を得ることができる。その後、本素子 を真空中に置き、電極4に電圧を印加して薄膜2の一部 20 を選電によるフォーミング処理をほどとして高抵抗部5 を形成する (第3図の及び第2図参照)。

以上の製造方法によって本発明の電子放出素子を得る **とができる。**

本発明において基板材は、電子放出素子及び中間層を 支持できるものであれば良く、一般的で安価なガラス基 板、例えば青板ガラス、白板ガラス、砌ケイ酸ガラス等 の基板材が用いられる。これらの材料は、比較的熱伝導 率が低く、かつ熱膨張係数が大きくても、一般的なガラ ス材であれば、中間層を設けることにより従来例の様な 30 た。 問題は発生しない。

中間層には、基板材料との比較において低熱膨張率で 高熱伝導率のものを用いる。通常は熱膨張率5×10′~ 10×10°/℃、熱伝導率0.003ca7/cm·s·deg以上程度 のものがよい。

具体的な材料としては、その形成方法や材料の供給安 定性、取扱い、電気的絶縁性能、表面伝導形電子放出素 子に対する基板材中に含まれるナトリウムの様な不純物 の混入防止、安価である点等から、SiQ 系膜が最も適し ており、SiQ を主成分としたAl, Q, ZrQ, TiQ, MgO等 との混合材でもよい。また中間層の構成としてSiO.単一 材料や混合材の単層構造の他に多層構造で中間層を構成 しても使用可能である。

中間層の厚みとしては電子放出材薄膜の材料にもよる が、通常500A程度以上が好ましい。 高融点材料の一つ であるSnO, (Pb)材を薄膜とした場合でも中間層の厚みが 1000A程度あれば、充分な効果を得ることができる。

薄膜の材料としては、SnQ、InQ。,PbO等の金属酸化 物、Au,Ag,Pt等の金属、カーボン、その他各種半導体

られているものであればよい。また薄膜の厚みは500A ~1 µm程度が良い。

電極の材料としては、Ni,Pt,Al,Cu,Au,Taなど通常の 金属やその他の導電性部材等、表面伝導形電子放出素子 に用いられているものであれば、使用することができ る。電極の厚みは、500人以上が好ましい。 [実施例]

前述の第3図に示す工程図に基づいて、以下のように 電子放出案子を作製した。

- 10 ① 洗浄された脊板ガラスからなる基板上に、液体コー ティング材 (東京応化工業 (株) 社製OD) を塗布し、 基板を焼成することによって、膜厚1000A程度のSiQか らなる中間層を設けた。
 - ② 次に、①で得た中間層上にフォトレジストを形成 し、更にセラミックコーティング剤を用いた塗布焼成に よる液体コーティング法で膜厚1000A程度のSnO, (Pb)か ら成る導電膜を成膜した後、フォトレジストを剝離しSn Q (Pb)をリフトオフ法によって形成して薄膜を得た。

ての時、薄膜は第2図に示すような形状とし、第2図 中でw=0.1mmとした。

③ 次いで、上記パターニングされた薄膜の上に、真空 堆積法により膜厚1000A程度のニッケルからなる電極を 設けた。

との時、マスク真空堆積法により電極を第2図に示し たような形状にパターニングし、第2図中で1=0.3mm とした。

④ 最後に、10°Torr程度の真空下にて、電極に直流電 圧を印加し通電処理を行ったところ、消費電力1W程度で 薄膜部分に高抵抗部が形成され、電子放出索子を作製し

との際、基板の割れや薄膜の基板からの剥離はなかっ

上記のようにして得た紫子を10° Torr代の真空中に置 き、電極の間に直流電圧V,=20Vを印加し、上部電極板 (図示せず)を高抵抗部の上部へ7mmの間隔で平行に対 面させ、電極のマイナス側との間に直流電圧100Vを印加 した。すると上部電極へ1 μA程度の電子放出電流を得 るととができた。

更に、本索子を上記条件で48時間連続して電子放出さ せても、基板の割れや薄膜の剥離は発生しなかった。 [発明の効果]

このように、基板と薄膜との間に中間層を設けること により、次のような効果が得られる。

- (1) 通電の際、基板が割れて、薄膜が切断されること がなくなる。
- (2) 通電の際、基板から薄膜の剥離を防止し、電子放 出装置として安定性、再現性、寿命が向上する。
- (3)(1),(2)より基板材料、薄膜材料の選択の 組み合わせの自由度がひろがり、所望の特性を有する薄 等、髙融点材料を含め、表面伝導形電子放出索子に用い 50 膜材料を安価でかつ大面積な基板材の上に形成すること

ができるようになる。

(4)

(4)電子放出中の発熱による基板の割れ及び薄膜の剥 離を防止できるという効果があり、電子放出装置の信頼 性を向上させることができる。

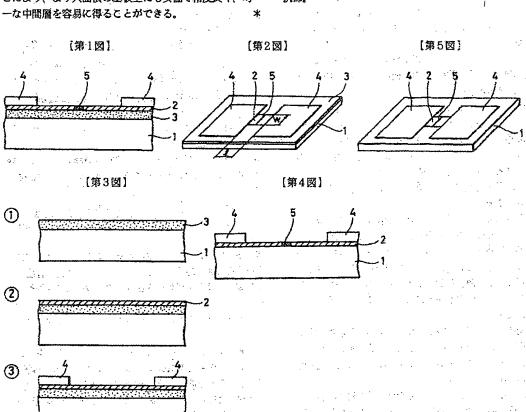
その他、中間層をSiO、とすることによって、電気的絶 緑性能等が優れ、また基板中に含まれる不純物の電子放 出累子への混入を防止する基板を提供することができ

また中間層をセラミックコーティング剤を用いた塗 布、焼成による液体コーティング法によって形成すると 10・1…基板、2…薄膜、3…中間層、4…電極、5…高抵 とにより、より大面積の基板上にも安価で精度良く、均

* 以上から、従来石英基板を用いていた電子放出素子に 比べ、性能の低下が無く、かつ、大面積の電子放出素子 を安価で容易に得られる基板材料から作製できるように なった。

【図面の簡単な説明】

第1図は本発明に係る電子放出素子の断面図、第2図は 本発明に係る電子放出素子の斜視図、第3図は本発明に 係る電子放出索子の製造工程図、第4図及び第5図は従 来の電子放出素子の説明図である。



markets and

フロントベージの続き

(72)発明者 武田 俊彦

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キ

実公 昭44-24419 (JP, Y1)

				· }•
	Kana Cara Cara Cara		A STATE OF THE STA	
	A A	and the second s	•	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
+.				
			•	
	*			
n to go the				
	*,			•
				N. S. C.
		n diam'ny na anatona	15.00 (10.00 · 10.00 · 10.00 · 10.00 · 10.00 · 10.00 · 10.00 · 10.00 · 10.00 · 10.00 · 10.00 · 10.00 · 10.00 ·	
in constr	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	and the second of the second o			
		Aug C		•
				4
Ye .				
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	•			
V				
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
N# .				
	en e			
				- 20 Mg
7. · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
		1		
Y			9. · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
4.				• 1
				•3
			$\frac{d}{dt} = \frac{1}{2} \left(\frac{dt}{dt} - \frac{dt}{dt} \right) = \frac{dt}{dt} = d$	
		The second of th	ing the second s	
*				
e ^{rec}		•	7. V	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	# · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
				ing and the second seco